## 分段非均匀条纹生成方法及其在双频解相位中的应用

戴士杰 1.2, 易 丹 1, 李伟超 1, 常淑英 3, 王志平 2

(1. 河北工业大学 机器人及自动化研究所,天津 300130;

2. 中国民航大学 天津市民用航空器适航与维修重点实验室,天津 300300;

3. 天津电子信息职业技术学院 机电技术系,天津 300350)

摘 要:提出了一种描述图像像素和相位关系的分段函数,可以生成分段非均匀条纹,解决光栅测量系统倾斜投影时参考平面上条纹周期不均匀的问题。在利用双频解相位方法进行相位展开时,提出了一种条纹移动法,即将一种频率的条纹向右或向左移动π的整数倍,消除了投影双频分段非均匀条纹时得到相位展开结果的不连续性。对比其他非均匀条纹生成方法,分段非均匀条纹生成方法简单易行;双频分段非均匀条纹经过条纹移动后能够适用于双频解相位。对拱桥投影均匀条纹和分段非均匀条纹进行对比实验证明,投影分段非均匀条纹时测量精度得到了明显提高。
关键词:光学测量;光栅投影;分段非均匀条纹;双频解相位

中图分类号: TP391.4 文献标志码: A 文章编号: 1007-2276(2015)09-2849-05

# Generation method of piecewise-uneven fringes and its applications in two-frequency phase unwrapping

Dai Shijie<sup>1,2</sup>, Yi Dan<sup>1</sup>, Li Weichao<sup>1</sup>, Chang Shuying<sup>3</sup>, Wang Zhiping<sup>2</sup>

(1. Research Institute of Robotics and Automation, Hebei University of Technology, Tianjin 300130, China;

Tianjin Key Laboratory for Civil Aircraft Airworthiness and Maintenance, Civil Aviation University of China, Tianjin 300300, China;
 Department of Mechatronics, Tianjin Electronic Information College, Tianjin 300350, China)

Abstract: A novel method of generating piecewise-uneven fringes was proposed in order to get even fringes on the reference plane in oblique projection grating measuring system. The relationship between image pixels and phase was described by a piecewise function. To apply the fringes in double-frequency unwrapping, the method was further improved. Continuous unwrapping image series were obtained by left/ right phase shifting which is a multiple of  $\pi$ . Double-frequency piecewise-uneven fringes method can be used for double-frequency unwrapping. The applications in piecewise-uneven fringes generation shows simplicity and good performance than conventional solutions. Contrast tests on arch profilmetry were taken herein. The results indicate that the measurement precision of piecewise-uneven fringes can get effectively improved compared with the method of even fringes.

Key words: optical measurement; grating projection; piecewise-uneven fringes; two-frequency unwrapping

收稿日期:2015-01-11; 修订日期:2015-02-20

**基金项目**:国家自然基金委员会与中国民用航空局联合资助(U1433117);河北省自然科学基金(F2012202041); 中国民航大学天津市民用航空器适航与维修重点实验室开放基金

作者简介:戴士杰(1970-),男,教授,硕士生导师,主要从事机器人学和视觉等方面的研究。Email:dshj70@163.com 通讯作者:易丹(1990-),女,硕士生,主要从事三维测量方面的研究。Email:yidanninhao@163.com

### 0 引 言

激光三角法是光电检测技术的一种。光栅投影 测量法以激光三角法为基础,因其具有全场获取性、 快速性、准确性、易实现自动测量等优点,在逆向工 程、快速原型模具、医学、文物保护等方面得到了广 泛的应用[1-8]。在传统的光栅投影三维测量技术中, 通常采用倾斜投影、垂直摄像的系统模型。现有的光 栅投影系统由于相机和投影仪的光轴不平行,因此 在与成像光轴垂直的平面上投影均匀条纹时、得到 的是非均匀条纹[5]。张宗华等人[6-7]以虚拟平面作为 桥梁,建立虚拟平面和投影仪投影面之间条纹周期 的对应关系, 使得被测物体深度和相位之间的关系 与像素位置无关,并将非均匀条纹应用到摄像机标 定以及三维测量的四步相移法中,但这种非均匀条 纹生成方法需要借助精确移动的平板求取一个必须 的参数,操作过程复杂。郝煜栋等四分析了光栅投影 三维测量中的投影条纹误差,对投影条纹的相位采 用二次方程进行近似,从而减小误差。伏燕军[10]分析 了投影均匀条纹时实际相位和理想相位间的误差, 并提出了一种生成非均匀条纹的方法以实现条纹周 期校正。但这两种方法都只对投影仪光轴与参考平 面交点向 CCD 相机一侧条纹进行了分析,并将结论 应用到了所有的条纹生成中, 使得另外一侧条纹的 周期误差更大。

为了提高解相位的速度和精度,有学者<sup>[4,11-12]</sup>提 出了时域相位展开方法,如双频、多频条纹投影法和 复合条纹投影法。通过投影多幅不同周期的条纹图, 使得解相位过程所需的时间减少,但是在使用投影 仪倾斜投影系统时不可避免地会引入由于周期渐变 现象而带来的误差。

文中基于以上研究,提出了分段非均匀条纹生 成方法,提高了三维测量的精度,并推广到了双频解 相位中,缩短了三维测量解相位过程所需的时间。

### 1 均匀条纹投影的误差分析

相交轴测量系统模型如图 1 所示,要求投影仪 光轴和相机光轴共面,夹角为 θ,并相交于参考平面 上的 O 点,相机光轴垂直于参考平面 X。图中 X'为 虚拟参考平面,经过 O 点并且与投影仪光轴垂直, X"为投影仪投影图像平面。当投影仪投影均匀条纹 时,在参考平面上会得到如图 2 所示的周期逐渐变 大的非均匀条纹 (*L*=0.6 m,*d*=0.2 m,λ=40 pixel),这 种周期渐变现象会对测量精度造成影响。此时,参考 平面实际相位分布可以通过如下分析得到。



图 1 相交轴投影测量系统模型

Fig.1 Model of axis intersecting projecting measurement system



图 2 投影均匀条纹时参考平面上条纹分布 Fig.2 Result of projecting even fringes on reference plat

假设 *OA*=x<sub>1</sub>, *OA*'=x<sub>1</sub>', 在 Δ*AOO*'中由正弦定理 可得:

$$\frac{AO'}{\sin(90^\circ - \theta)} = \frac{x_1}{\sin\alpha} \tag{1}$$

所以

$$AA' = A'O' - AO' = \frac{x_1' - x_1 \cos \theta}{\sin \alpha}$$
(2)

在  $\Delta AOA'$ 中,根据正弦定理可得:

$$\frac{AA'}{\sin \angle AOA'} = \frac{x_1'}{\sin \angle OAA'}$$
(3)

式中: $\angle AOA' = \theta$ ,  $\angle OAA' = 90^{\circ} - \theta + \alpha_{\circ}$  因此公式(3)可以写为:

$$x_1' = x_1 \cos \theta + x_1 \tan \alpha \cdot \sin \theta \tag{4}$$

式中: $tan \theta = d/L$ , $tan \alpha = x_1'/OO'$ 。因此公式(4)可以写为:

$$x_1' = \frac{Lx_1 \cdot OO'}{OO'^2 - d \cdot x_1} \tag{5}$$

对于 OB 区间可以假设 OB=x2, OB'=x2', 同理可得:

$$x_2' = \frac{Lx_2 \cdot OO'}{OO'^2 + d \cdot x_2} \tag{6}$$

由于 X'和 X''平面平行,所以当投影均匀条纹时, 在 X'平面上得到的是均匀条纹。已知 $\phi(x_1')=2\pi f x_1'$ ,  $\phi(x_2')=2\pi f x_2'$ ,f为 X'平面上条纹的频率,A和 B点分 别与A'和B'点有相同的相位,所以:

ſ

$$\phi(x_1) = \phi(x_1') = \frac{2\pi f \cdot L x_1 \cdot OO'}{OO'^2 - d \cdot x_1}$$
(7)

$$\phi(x_2) = \phi(x_2') = \frac{2\pi f \cdot L x_2 \cdot OO'}{OO'^2 + d \cdot x_2}$$
(8)

D 为参考平面上投影图案横向宽度,x 表示 X 平面上任意一点距离参考平面上投影图案最左侧的 水平距离。在 OA 方向一侧 x<sub>1</sub>=D/2-x,在 OB 方向一 侧,x<sub>2</sub>=x-D/2。投影均匀条纹时,参考平面上实际相 位分布可以表示为:

$$\Phi(x) = \begin{cases}
\frac{2\pi f \cdot L\left(\frac{D}{2} - x\right) \cdot OO'}{OO'^2 - d\left(\frac{D}{2} - x\right)} & x \in \left[0, \frac{D}{2}\right] \\
\frac{2\pi f \cdot L\left(x - \frac{D}{2}\right) \cdot OO'}{OO'^2 + d\left(x - \frac{D}{2}\right)} & x \in \left[\frac{D}{2}, D\right]
\end{cases} \tag{9}$$

由公式(9)可以看出,当投影均匀条纹时,实际 条纹周期呈现出在 D/2 处没有误差,在 OA 方向比 理想周期小,在 OB 方向上比理想周期大的规律。针 对这一规律,提出了下述分段非均匀条纹生成方法。

#### 2 分段非均匀条纹生成原理

假设  $OA=x_1$ ,  $OA'=x_1'$ , 在  $\Delta OAA'$ 中, 由正弦定理得:

$$\frac{x_1'}{x_1} = \frac{\sin(90^\circ - \theta + \alpha)}{\sin(90^\circ - \alpha)} = \frac{\cos\alpha\cos\theta + \sin\alpha\sin\theta}{\cos\alpha}$$
(10)

$$x_1' = \cos\theta \cdot x_1 + \tan\alpha \sin\theta \cdot x_1 = \frac{Lx_1}{OO'} + \frac{dx_1' \cdot x_1}{OO'^2}$$
(11)

整理得:

$$x_{1} = \frac{OO'^{2} \cdot x_{1}'}{L \cdot OO' + d \cdot x_{1}'}$$
(12)

同理,假设 OB=x2, OB'=x2',可以得到:

$$x_2 = \frac{OO'^2 \cdot x_2'}{L \cdot OO' - d \cdot x_2'} \tag{13}$$

假设平面 X 上为均匀条纹,则平面 X'上应为非 均匀条纹,A 和 B 点分别与 A' 和 B' 点有相同的相位。 那么如果 X 上相位为  $\phi(x_1)=2\pi fx_1$  和  $\phi(x_2)=2\pi fx_2$ ,则 X'上相位为:

$$\phi(x_1') = \phi(x_1) = 2\pi f \cdot \frac{OO'^2 \cdot x_1'}{L \cdot OO' + dx_1'}$$
(14)

$$\phi(x_2') = \phi(x_2) = 2\pi f x_2 = 2\pi f \cdot \frac{OO'^2 \cdot x_2'}{L \cdot OO' dx_2'}$$
(15)

式中: $OO'^2 = L^2 + d^2$ 。假设与 X'平面上某点对应的 X"

上的点的水平方向像素坐标为 x", M 为条纹图案横 向像素数, x<sub>1</sub>"=M/2-x", x<sub>2</sub>"=x"-M/2,可以得到投影仪 投影平面 X"上相位分布与像素之间的关系:

$$\Phi(x'') = \begin{cases}
\frac{2\pi f \cdot OO'^2 \cdot \left(\frac{M}{2} - x''\right)}{L \cdot OO' + d\left(\frac{M}{2} - x''\right)} & x'' \in \left[1, \frac{M}{2}\right] \\
\frac{2\pi f \cdot OO'^2 \cdot \left(x'' - \frac{M}{2}\right)}{L \cdot OO' - d\left(x'' - \frac{M}{2}\right)} & x'' \in \left[\frac{M}{2}, M\right]
\end{cases} (16)$$

将公式(16)简记为:

$$\Phi(x'')=2\pi f \cdot F(L,d,M,x'') \tag{17}$$

式中: F(L,d,M,x'') 是关于 L,d,x''和 M 的分段函数,因此将该非均匀条纹生成方法称之为非均匀条纹分段生成方法。 L和 d 通过系统标定获得, M 值在测量前提前设定。在使用 N 步相移法投影 N 幅相位差为  $\frac{2\pi}{N}$  rad 的频率为 f 的条纹图案时,相位分布可分别表示为:

 $\Phi(x'') = 2\pi f \cdot F(L, d, M, x'') + \frac{2\pi}{N} \cdot i \quad (i=1, 2, \cdots, N) (18)$ 

# 3 基于双频解相位的分段非均匀条纹生成 方法

当图像大小为 600×600 pixel 时, 根据双频相位 展开方法投影条纹的频差要求,选定两条纹的周期 分别为  $\lambda_1$ =40 pixel,  $\lambda_2$ =42 pixel。按照公式(18)的规律 先后生成两种频率各四幅非均匀条纹图案、经过投 影仪投影、CCD 相机拍摄,使用四步相移法相位提 取,结果如图 3(a)和 3(b)所示,使用双频解相位方法 解相位后的结果如图 3(c)所示。相位展开结果不连 续是由于在使用分段非均匀条纹生成方法时、两种 频率的四幅图像在 M/2 处的相位是对应相等的,相 位提取后 M/2 处的截断相位相等。双频解相位原理 如图 3(e)所示,两种频率条纹相位提取后灰度相等 的位置是相位展开后灰度为零的位置, 使得相位展 开结果不连续。为了避免这种现象的产生,在编程时 对其中一种频率条纹图案进行移动,即将条纹图案 向左或者向右移动,条纹移动法像素与灰度之间的 关系可以表示为公式(19)或(20)。通过对双频分段非 均匀条纹进行级数移动,可以得到连续的相位展开 结果,如图 3(d)所示。

$$\left| \begin{array}{c} H_{1}(x'') = \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda_{1}} \cdot F(L,d,M,x'') + \frac{2\pi}{N} \cdot i \pm K\pi\right] \\ H_{2}(x'') = \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda_{2}} \cdot F(L,d,M,x'') + \frac{2\pi}{N} \cdot i\right] \end{array} \right|$$
(19)

$$\begin{aligned} H_1(x'') &= \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda_1} \cdot F(L, d, M, x'') + \frac{2\pi}{N} \cdot i\right] \\ H_2(x'') &= \sin\left[\frac{2\pi}{\lambda_2} \cdot F(L, d, M, x'') + \frac{2\pi}{N} \cdot i \pm K\pi\right] \end{aligned}$$
(20)





Fig.3 Unwrapping results of double-frequency piecewise-uneven fringes

### 4 仿真实验及分析

采用图1 所示的系统模型,设定L=0.6 m, d=0.2 m,  $\lambda_1$ =40 pixel,  $\lambda_2$ =42 pixel 图像大小为 600×600 pixel。使 用 MATLAB R2011b 软件按照公式(19)的方法得到 周期为 40 pixel 分段非均匀条纹如图 4(a)所示,按参 考文献[10]的方法得到周期校正方法非均匀条纹如 图 4(b)所示,按传统方法得到均匀条纹如图 4(c)所 示。其中,均匀条纹图案条纹级数为 15 级,分段非均 匀条纹约为 15 级,周期校正方法非均匀条纹约为 20.8 级。尽管倾斜投影会造成条纹周期及条纹级数 的变化,但是由于投影均匀条纹时,OA 方向条纹实 际周期比理想周期小,OB 方向条纹周期比理想周期 大,所以条纹级数误差不会达到 5.8 级,进一步证明 了将 OB 段条纹相位规律应用于整幅条纹这一理论 的错误性。在对比试验中将不再对参考文献 [10]的 方法进行讨论。

使用 3 ds Max2013 对测量系统进行建模仿真, 将图 4(a)和 4(c)分别投影到参考平面上获得的仿真 结果如图 5(a)和 5(b)所示。使用 MATLAB 进行相位 提取、双频相位展开,得到参考平面相位展开结果如 图 6(a)和 6(b)所示,第 200 行相位展开结果如图 6(c) 所示,其中实心三角形为分段非均匀条纹相位展开 结果,空心五角星为均匀条纹相位展开结果。



图 6 相位展开结果

Fig.6 Results of phase-unwrapping

在参考平面上放置最高高度为 100 mm 的突出 拱桥,以分段非均匀条纹和均匀条纹进行投影测量,得 到三维测量结果分别如图 7(a)和 7(b)所示,第200行 像素处的高度拟合结果如图 7(c)所示,其中实心三 角形为投影分段非均匀条纹测量结果,空心五角星





图 7 拱桥模拟测量结果 Fig.7 Simulation results of arch measurement

为投影均匀条纹测量结果。图 7(a)和 7(b)中第 200 行 的高度最大值及关于最高点对称的三组点的像素坐标、高度、高度差值及相对差值的测量和计算结果分 别如表1 和表 2 所示。

由图 4 及图 5 可以看出,投影均匀条纹时,会使 得参考平面上条纹周期随着远离投影仪的方向逐渐 变大,而使用非均匀条纹分段生成方法生成周期逐 渐变小的非均匀条纹,在参考平面上投影得到均匀 条纹。由图 6(c)可以看出,投影均匀条纹时,参考平 面上像素与相位之间呈现出的非线性关系在投影分 段非均匀条纹时得到了非常大的改善, 使得三维测 量过程中相位展开误差减小。通过对拱桥的进一步 仿真实验结果7(a)和7(b)看出,使用均匀条纹投影 时,恢复出的拱桥形状向左侧倾斜,这是由于参考平 面上的条纹及经过被测物体调制后的条纹在靠近投 影仪一侧周期较小,靠近相机一侧周期较大。由图7 (c)看出,使用分段非均匀条纹投影时,拱桥向投影 仪一侧倾斜的现象得以改善。以拱桥测量实验第 200 行像素高度值中的最大值所在像素位置为中心 线、分别找到三组对称点像素位置的高度值从而分 析拱桥测量结果的对称性。两组测量结果 X 方向总 像素数都为 420 pixel, 均匀条纹测量结果最大值出 现在 179 pixel 处, 分段非均匀条纹测量结果最大值 出现在 219 pixel 处, 分段非均匀条纹测量结果更接 近理论最大值坐标 210 pixel。通过表 1 和表2 可以看出,分段非均匀条纹测量结果对称度更好,由于条纹 周期变化而造成的相位展开和测量误差大大减小, 测量精度得到显著提高。

表1分段非均匀条纹测量结果对称性 Tab.1 Result's symmetry of piecewise-uneven fringes

Data	Symmetrical points 1	Symmetrical points 2	Symmetrical points 3	Highest point
Coordinate /pixel	80	100	119	219
	358	338	319	
Height /mm	70.8	79.6	86.4	100.4
	69.2	79.1	86.6	100.4
Difference /mm	1.6	0.5	-0.2	
Relative difference	2.31%	0.63%	-0.23%	

### 表 2 均匀条纹测量结果对称性

#### Tab.2 Result's symmetry of even fringes

Data	Symmetrical points 1	Symmetrical points 2	Symmetrical points 3	Highest point
Coordinate /pixel	40	60	79	179
	318	298	279	
Height /mm	57.6	60.6	70.3	100.4
	76.7	92.6	96.3	
Difference /mm	-19.1	-32	-26	
Relative difference	-24.90%	-34.56%	-27.00%	

### 5 结 论

针对相交轴投影三维测量系统倾斜投影均匀条 纹时,在参考平面上得到周期渐变条纹导致相位展开 结果呈现非线性的问题,提出了一种分段非均匀条纹 生成方法。实验证明,投影分段非均匀条纹能够在参 考平面上得到均匀条纹,使得相位展开结果呈线性分 布,测量精度得到明显提高。分段非均匀条纹生成方 法具有操作简便,应用范围广,测量精度高等优点,可 以普遍适用于倾斜投影的相交轴三维测量系统中。